JP 403153049 A

## 2001 Available Copy

Mi-

54) SEMICONDUCTOR DEVICE

11) 3-153049 (A) (43) 1.7.1991 (19) J

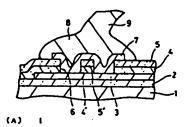
21) Appl. No. 64-292597 (22) 10.11.1989

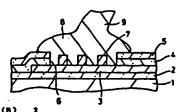
71) FUJITSU LTD(1) (72) MASAKIMI NAKAHARA

51) Int. Cl. H01L21/60

\*URPOSE: To obtain a semiconductor device whose moistureproof property is high by a method wherein a sidewall of a surface insulating layer does not come into contact with a molding resin and is covered with a metal.

ONSTITUTION: Side faces of surface insulating layers 4, 5 are covered with an upper-layer pad part 7 and with a ball part 8 of a bonding wire 9 and do not come into contact with a molding resin. Consequently, moisture which has penetrated the molding resin does not reach exposed sidewalls of the surface insulating layers 4, 5. When the surface protective layers 4, 5 are composed of, e.g. a PSG layer 4 and an SiN layer 5, the moisture in the molding resin cannot reach the PSG layer 4 and it is possible to prevent phosphorus from being dissolved out from the PSG layer 4. The upper-layer pad part 7 is provided with an uneven surface. The ball part 8 of the bonding wire 9 comes contact with the uneven surface of the upper-layer pad part 7. As a result, inding power of the bonding wire is increased.





### 19日本国特許庁(JP)

**の特許出願公開** 

#### 平3-153049 ⑩公開特許公報(A)

Mint. Cl. 3

識別配号 广内特理番号 ❸公開 平成3年(1991)7月1日

H 01 L 21/60

6918-5F 301 P

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

半導体装置 60発明の名称

> 頭 平1-292597 创特

頤 平1(1989)11月10日 29出

@発 明 正 公

鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地 株式会社九州富士通

エレクトロニクス内

富士通株式会社 ⑪出 願 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

株式会社九州富士通エ の出 類 人

鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地

レクトロニクス

外2名 弁理士 井桁 貞一 60代 理 人

1. 発明の名称

半導体装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1).半導体基収(1)と、

該半導体基板(1)上に形成された第1絶縁 腹(2)と、

該第1絶縁膜(2)上に形成され、配線層に 連続するアルミニウム層の下層パッド部(3)

註アルミニウム層の下層パッド部(3)の少 なくとも周辺部を置い、下層パッド部(3)の 1部表面を露出する閉口(6)を有する表面絶 経暦(4、5)と、

放アルミニウム層の下層パッド部(3)上に 形成され、表面に凹凸を有する金異層の上層パ ッド部(7)と、

**該上層パッド部(7)の露出表面を覆うボー** ル部分(8)を有するポンディングワイヤ(9) とを有する半導体装置。

- (2). 許記表面絶縁層(4、5)がホスホシリケー トガラスの下層 (4.) とその上に記載されたカ パー層 (5) の復居構造を含み、貧記上層パッ ド部(7)が貧記閉口(6)の関型を覆ってい る環境項1記載の半導体装置。
- (3)、前記上層パッド部(7)が、前記開口(6) 内に黄出された下層パッド部(3)の表面の1 部上に形成されている請求項1記数の半導体数

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【親製】

アルミニウムのポンディングパッドを有する半 罪体装置に関し、

、耐湿性に優れたポンディングパッドを有する半 非体装置を提供することを目的とし、

半導体基板と、該半導体基板上に形成された第 1 絶縁態と、丝第1 絶縁態上に形成され、配線層 に連続するアルミニウム層の下層パッド部と、盆 アルミニウム層の下層パッド部の少なくとも周辺部を覆い、下層パッド部の1部表面を露出する開口を有する表面絶縁層と、該アルミニウム層の下層パッド部上に形成され、凹凸を有する表面を形成する金銭層の上層パッド部と、該上層パッド部の露出表面を覆うボール部分を有するボンディングワイヤとを有するように構成する。

#### 【産業上の利用分野】 .

本発明は半導体装置に関し、特にアルミニウム のポンディングパッドを有する半導体装置に関す る。

#### 【従来の技術】

第2図(A)~(C)に従来の技術の例を示す。 第2図(A)は集積回路装置におけるワイヤボ ンディングを行うためのボンディングパッドの構 遠を示す。シリコン等の半導体チップ51の表面 にはSiOz展52からなる絶縁度が形成されてい る。アルミニウム層53は半導体チップ51の内

ゲイス付け村によってゲイス付けされている。 I C チップ 6 0 の表面周辺部には、複数のポンディ ングパッド 6 5 が設けられている。これらのポン ディングパッド 6 5 と リード 6 2 との間を金 (Au) 等のポンディングワイヤ 6 3 が接続している。

第2図(C)は樹脂モールドの半導体集積回路 装置を構略的に示す。第2図(B)に示したよう な、ダイパッド61上に載置したICチップ60 がモールド樹脂64内にモールドされている。モ ールド樹脂64はSiOェ等のフィラを含むエポキ シ樹脂等で形成されている。

モールド樹脂64は水分を吸収する吸湿性を有する。外部から吸収された水分はICチップ60の表面に到達する。第1図(A)に示したボンディングパッドの部分では、開口56においてPSG膜54が何壁を露出している。モールド樹脂はこの個型に接触することになる。モールド樹脂を造って水分がPSG膜54に到達すると、PSG膜54から質が溶け出す。このようにして、質酸が形成されると、露出しているアルミニウム層5

部から延在し、周辺部でボンディングパッドとなるは大した領域を形成しいる。このアルミニウム間53を覆って、ホスホシリケートガラス(Pを登成されて、さらにその上を窒化をリコン(SiN)限55が覆って保護を形成している。ボンディングパッドにおいては、この関ロ56内でボンディングのボール58をアルミニウム間53に圧着して投続を形成する。

このようなポンディングパッドが使用される半 神体装置の例を第2図(B)、(C)を参照して 説明する。

第2図(B)はリードフレーム上に半導体チャアをマウントし、半導体チャア上のボンディングパッドとリードフレームのリードとをボンディングワイヤで接続する構造を示す平面図である。図において、リードフレームのダイパッド61に近接して複数のリード62が配置されている。集積回路(IC)チャア60がゲイパッド61の上に

3を腐敗する。

#### 【発明が解決しようとする課題】

以上説明したように、ボンディングパッド部において、PSG膜54が露出していると、水分が侵入した時に繋が溶け出し、アルミニウム層を腐蝕する等の故障を発生させる。

本発明の目的は、耐湿性に使れたポンディング パッドを有する半導体装置を提供することである。

#### 【課題を解決するための手段】

本発明によれば、ポンディングパッド部分においても、表面保護層の関面がモールド樹脂と直接接触しないように構成される。

第1図(A)、(B)は本発明の原理説明図である。

第1図(A)を参照して説明すると、半導体基板1の表面は第1絶縁膜2によって覆われており、その上に回路部分から延在するアルミニウム層からなる下層パッド部3が配置されている。この下

層パッド部3を対して、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGのでは、PSGののは、PSGののは、PSGののは、PSGののは、PSGののは、PSGのでは、PSG

£...

. . .

第1団(B)においては、半導体基板1の表面に第1絶縁数2が形成され、その上に下層パッド 部3が形成される点は第1団(A)と同様である。 表面絶縁層4、5は間口6を有する。この閉口部 内には表面絶縁層の島領域は存在しない。閉口6 内に上層パッド部7が凹凸のある表面を形成する ように配置されている。関口6において露出した 表面絶縁層4、5の関面を覆うように、ボンディ ングワイヤ9のボール部分8が圧着されている。 ボール8はまた上層パッド部7と下層パッド部3 が形成する凹凸ある表面に従う係合面を形成する。

#### [作用]

表面絶縁層4、5の側面は、第1図(A)においては上層パッド部、第1図(B)においてほボンディングワイヤ9のボール部分8によって 種のれモールド樹脂とは直接接触しない。従って、モールド樹脂を浸透してきた水分は表面絶縁層4、5の露出した側壁には到達しない。たとえば、表面保護層4、5がPSG層4とSiN層5からなできず、PSG層4から繋が溶け出すことが防止できる。このようにして、ボンディングパッドのアルミニウム層の実性が防止できる。

また、上層パッド部7は凹凸のある表面を有す る。ボンディングワイヤ9のボール部分8が凹凸

のある上層パッド部7の表面と依頼する。このため、ボンディングワイヤ9の接着力は増強される。 【実施例】

第3因(A)、(B)は第1種の実施例による ポンディングパッド構造を示す。

19のポール18が圧着されている。

たとえば、ボンディングワイヤ19のボール18は約70~80μmの直径を有し、上層パッド部17はボール18に完全に覆われる形状、たとえば約50μmの直径を有する。関口16はさらに片関で3μm程度小さくなる寸法を14な合金がクディングワイヤ19は金(Au)まだはAu合金がり形成される。上層パッド部17は、たとえこウムのの日本で形成される。下層パッド部13はアルミニウム合金で構成される。

このような構造が、エポキシ制能等のモールド制能中にモールドされた場合、モールド制能を通って侵入してくる水分はボンディングワイヤ19および表面のSiN膜15には到達できるが、PSG膜14には到達できない。従って、PSG膜14の個が溶け出してアルミニウム配線層を腐斂することがない。

第3図(B)は、色の形態を示す。関口16は

第3回(A)と同様の形状を有するが、閉口16の内にさらに表面保護用14、15、のパターンが残されており、周辺部で画定される閉口16と残された表面保護用14、15、のパターンにおれた表面保護用14、15、のパターンに対して下層に対します。第3の電出する実力の関節に対して下層に対します。第4の最近に対して、上層パッド部17はの別にに対している。上層パッド部17は近辺のボール18はこの凹凸のある上層パッドは17の表面に圧着される。従って、上層パッド部17の表面に圧着される。従って、上層パッド部17とボンディングワイヤ19との接着力は増強する

第3図(B)の構造においては、第016内に 残された表面保護脱14、15、のパターンに よる凹凸の分、ボンディングワイヤ19の技者力 が増強する。

第4図(A)~(E)はポンディングパッド部分の平面パターンの例を示す。これらのポンディ

ングパッドにおいては、表面保護機に関ロが形成され、関口の内部に表面保護機のパターンが残される。 革出される下層パッド部をハッチングされた領域で示す。

第4回(A)は、矩形状の関口21内にマトリクス状に表面保護膜のパターン22が残される形状である。たとえば、矩形開口21は約45~55μm角の正方形であり、マトリクス状パターン22の小単位は約2μm角の正方形である。マトリクスの元の数は簡略化して示してある。

第4図(B)は矩形状の関口21内に連続したパターン24で表面保護験が残される。1回半の折り返しパターンを示したが、種々の形状を採用できる。

第4因(C)は、矩形関口ではなく、円形の関口25を有し、この関口25内にマトリクス状の表面保護膜パターン22が分散されている形態を示す。関口25は、たとえば直径50~60μm程度の円であるマトリクス状パターン22は、たとえば1辺2μm程度の正方形の集合である。数

は任意に選べる。

第4因(D)は、円形の関口25内に円周方内 のパターン26が残される形態である。因では二 重の円周方向パターンを示したが、三重以上であっても、また単一の環状パターンであってもよい。 分割の数も任意に増減できる。

第4回(E)は円形開口25内に放射状のパターン28で表面保護腺が残される形態を示す。放射パターンは半径方向に分割されてもよい。円周方向にいくつのパターンを配置するかも任意に選べる。

ボンディングパッドの閉口内に残される表面保 護膜のパターンを幾つか示したが、これらを組み 合わせること、変更すること等は当業者に自明で あろう。

第5図(A)~(C)は他の実施例によるポンディングパッド構造の製造方法を示す断面図である。

第5図(A)において、シリコン基収11の表面にはSiO。膜12が形成されており、その上に

内部回路から連続するアルミニウム圏からなる下層パッド部13がパターニングされている。この下層パッド部13を覆うように表面保護験31が 形成され、所定パターンの関口32が設けられている。所定パターンの関口32は、たとえば第4 図(A)~(E)に示したようなパターンである。

第5因(B)に示すように、この関ロパターン32によって異出された下層パッド部13の表面に、たとえば金(Au)等のパリアメタル層34をメッキによって堆積する。

その後、第5図(C)に示すように、関口内の 表面保護層31をエッチングして除去する。すな わち、関口内にはパリアメタル層34のパターン が残る。このパリアメタル層34が上層パッド部 を構成する。

このように、パターン化された上層パッド部34を有するボンディングパッドにボンディングワイヤのボールを圧着して、第1因(B)に示すような構造を作成する。表面保護層31は、たとえばPSGとSiNの積層からなる。この構造によれ

は、表面は提展31の側型はほとんどパリアメタル層34によって預われる。PSG膜とSiN膜との積層構造の場合、下層となるPSG膜の側壁はパリアメタル層34によって覆われる。ボンディングワイヤのボールの圧着した状態では、パリアメタル層34はボンディングワイヤのボールによって覆われる。モールド勘覧中を侵入する水分は、まずボンディングワイヤのボール部分によってその進行を阻まれ、さらにパリアメタル層34によって阻まれる。従って、水分はPSG膜にはほとんど到途しなくなる。

このように、表面絶縁層の閲覧はモールド樹脂 から隔離されるので、モールド樹脂中を水分が侵 入してきも水分の影響によってアルミニウム層の 変色が生じることが低減する。

#### [発明の効果]

1.

: ~

4.00

以上説明したように、本発明によれば、表面絶 縁層の側壁がモールド樹脂に接触することなく、 金属によって放置されるので、耐湿性の高い半導 体装置が提供される。

#### 4. 図面の簡単な説明

第122(A)、(B)は本発明の原理説明図、 第222(A)~(C)は従来の技術を示し、ポ 222(A)はボンディングパッド部分の販面図、

第2図(B)はリードフレーム上の半導体チャアを示す平面図、第2図(C)は制脂モールドの 構造を示す断面図、

第3図(A)、(B)は本発明の<del>第1種の実</del>施例によるボンディングパッド構造を示す断面図、

第4図(A)~(E)はポンディングパッドの 平面パターンを示す平面図、

第5図(A)~(C)は本先明の<del>数2程の</del>実施 例によるボンディングパッド構造を製作する製作 工程を示す断面図である。

#### 因において、

- 1 半導体基準
- 2 第1.绝疑系

3 下層パッド部

4、5 表面絶縁層

6. 関口

7 上層パッド部

8 ボール部分

9 ポンディングワイヤ

11 シリコン基板

12 SiO a 順

13 A·t 下層パッド部

14 PSG駅

15 SIN版

16 閉口

17 アルミニウム上層パッド部

18 ボール

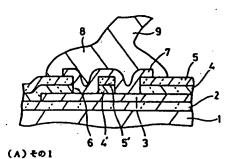
19 ポンディングワイヤ

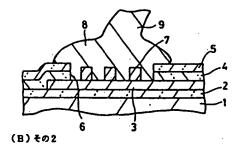
21、25 関口

22, 24, 26, 28

表面絶縁膜のパターン

代理人 弁理士 井桁貞一 ほか2名





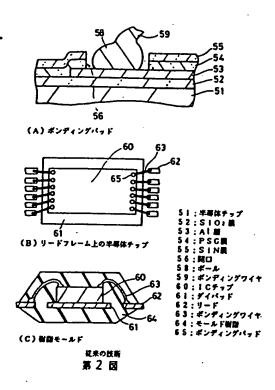
1:半導体基板 2:第1絶縁類 3:下層パット部 5:表面絶縁層

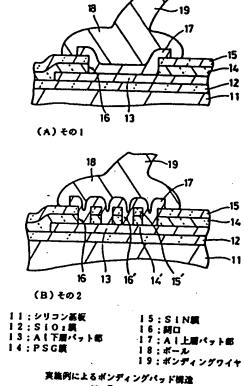
6:閉口 7:上層パット郎 8:ボール部分 9:ボンディングワイヤ

本発明の原理説明団

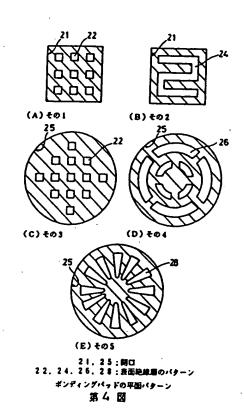
第1図

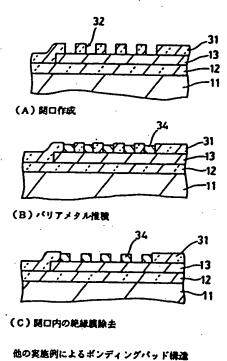
## 特別平3-153049 (6)





英雄内によるボンディングパッド構造 第 3 図





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.